國 立 交 通 大 學

材料科學與工程學系

博士論文

低介電常數材料之研究及其在深次微米金屬半導體積體電 路之製程整合之研究

Study of Low-Dielectric-Constant Materials on Process
Integration of beyond sub-micron MOS integrated circuits

研究生 : 鄭義榮

指導教授 : 馮明憲 教授

中華民國九十三年十二月

低介電常數材料之研究及其在深次微米金屬半導體積體電 路之製程整合之研究

Study of Low-Dielectric-Constant Materials on Process

Integration of beyond sub-micron MOS integrated circuits

研究生 : 鄭義榮 Student: Yi-Lung Cheng

指導教授 : 馮明憲 博士 Advisor: Ming-Shiann Feng

國立交通大學
材料科學與工程學系
博士論文

A Dissertation
Submitted to Department of materials science and Engineering
College of Engineering
National Chiao Tung University
In Partial Fulfillment of The Requirements
For The Degree of
Doctor of Philosophy
In

Materials Science and Engineering December 2004 Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年十二月